

NEPS permet la mise sous gaz neutre et la validation de l'élimination de l'humidité.

# NEPS 1000

NEPS est un système de purge pour systèmes optiques, électroniques, laser, optroniques et tout dispositif sensible à l'humidité. NEPS inerte tout système par des cycles de mises sous pression. L'inertage peut se faire à l'azote ou à l'air sec grâce à sa cartouche déshydratante intégrée.

Doté d'un pilotage intelligent par microprocesseur, le NEPS permet la mesure de taux de fuite et l'auto-contrôle du point de rosée du gaz utilisé. Le NEPS est livré en valise durcie ou en version rackable, en plusieurs variations.

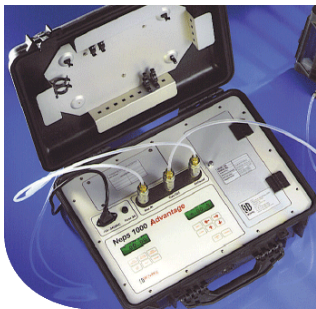





## Caractéristiques

Système de purge monopoint

- Inertage azote ou air sec
- Lecture du point de rosée et pression
- Capteur point de rosée distant en option
- Matériel robuste pour utilisation en opération
- Programmable
- Contrôle qualité du gaz
- Mesure de fuites
- Consigne de point de rosée de -80°C à +20°



NEPS 1000 Advantage	NEPS 1900 Racked	NEPS1000 Pumped	NEPS1000 Dual Voltage
			
NEPS standard nécessitant de l'azote ou air sec sous pression.	NEPS standard dans un chassis 19" rackable.	NEPS générant son propre air sec grâce à sa cartouche déshydratante et sa pompe intégrée.	NEPS avec pompe pour utilisation sur 110-240V et 24v continu.